(19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

(51) Int.Cl.5

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出額公開番号

特開平6-61462

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

技術表示簡所

H01L 27/14 H04N 9/07		H01L 27/14 D
		審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)
(21)出願番号	特願平4-207977	(71)出願人 000005843 松下電子工業株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)8月4日	大阪府高槻市幸町1番1号
		(72) 発明者 木寺 昭人
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子 工業株式会社内
		(72)発明者 児玉 宏達

FΙ

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子 工業株式会社内 (72)発明者 北村 則久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子

工業株式会社内 (74)代理人 弁理士 前田 弘 (外2名)

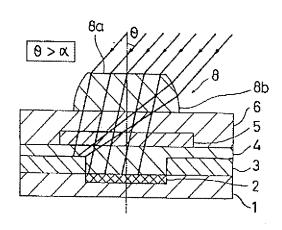
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体機像装置及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 ビデオカメラ等のレンズの絞り状態に影響されることなく、効果的に感度を向上させることのできる 固体機像装置を提供する。

【構成】 半導体基板1の上に形成された固体損像素子としての受光部2の上に、頂部に平坦部8 aが形成されていると共に該頂部に連続する周面に球面部8 bが形成された非球状のマイクロレンズが設けられている。入射角の大きな光が入射した場合、球面部8 bに入射した光は集光されて受光部2には達しないが、頂部の平坦部8 aに入射した光のうちの多くの光が受光部2に達するので、光の入射角が大きい場合の固体損像素子の受光感度が向上する。



【特許請求の範囲】

【鯖求項1】 固体機像素子の上にカラーフィルター層 が設けられ、該カラーフィルター層の上に頂部が平坦面 に形成されていると共に該頂部に連続する周面が球面状 に形成された非球状のマイクロレンズが設けられている ことを特徴とする間体損像装置。

【請求項2】 固体機像素子の上に頂部が平坦面に形成 されていると共に該頂部に連続する周面が球面状に形成 された非球状のマイクロレンズが設けられていることを 特徴とする固体操像装置。

【請求項3】 固体擬像素子の上にカラーフィルター層 を設ける工程と、上記カラーフィルター層の上に光透過 性を有し紫外線が照射されると硬化し且つ熱による可塑 及び硬化の制御が可能な感光性材料を塗布して上面が平 坦なポジ型レジストを形成する工程と、上記ポジ型レジ ストに対してエッチング処理を施すことによりドット状 のレジストパターンを形成する工程と、上記ドット状の レジストバターンに繋外線を照射することにより該ドッ ト状のレジストパターンの頂部を仮硬化させる工程と、 頂部が仮硬化したドット状のレジストに熱処理を施すこ 20 とによりその周面を球面状に形成する工程と、周面が球 面状にされたドット状のレジストパターンに熱処理を施 すことにより該ドット状のレジストパターンを硬化させ て上記カラーフィルター層の上に頂部が平坦面に形成さ れていると共に該頂部に連続する周面が球面状に形成さ れた非球状のマイクロレンズを設ける工程とを有するこ とを特徴とする固体摄像装置の製造方法。

【請求項4】 固体撮像素子の上に光透過性を有し紫外 線が照射されると硬化し且つ熱による可塑及び硬化の制 御が可能な感光性材料を塗布して上面が平坦なポジ型レ 30 ジストを形成する工程と、上記ポジ型レジストに対して エッチング処理を施すことによりドット状のレジストバ ターンを形成する工程と、上記ドット状のレジストバタ ーンに繋外線を照射することにより該ドット状のレジス トパターンの頂部を仮硬化させる工程と、頂部が仮硬化 したドット状のレジストに熱処理を施すことによりその 周面を球面状に形成する工程と、周面が球面状にされた ドット状のレジストパターンに熱処理を施すことにより 該ドット状のレジストパターンを硬化させて上記園体機 像素子の上に頂部が平坦面に形成されていると共に該頂 40 部に連続する周面が球面状に形成された非球状のマイク ロレンズを設ける工程とを有することを特徴とする固体 擬像装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ビデオカメラ等のレン ズ紋り開放時の感度を向上させるのに有効なマイクロレ ンズを備えた固体擬像装置及びその製造方法に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】近年、固体規像装置の小型化及び高画案 化に伴う受光部面積の減少による固体撮像素子の感度の

低下が問題となっている。そこで、受光部面積の減少に 伴う固体撮像素子の感度の低下を補うため、受光部の上 にマイクロレンズを備えた固体操像装置が利用されるよ

うになってきた。

【0003】以下、図4~図6に基づき、従来から知ら れているマイクロレンズを備えた固体操像装置について 説明する。

10 【0004】図4は従来の固体撮像装置の主要部の断面 図であって、図4において、1はシリコンからなる半導 体基板、2はフォトダイオードからなる受光部、3はア ルミニウムからなる進光部、4はアクリル系透明膜から なる平坦化層、5は天然有機系レジストからなり所望の 色に染色されたカラーフィルター層、6はアクリル系透 **明膜からなる中間層、7はアクリル系樹脂からなり半球** 状に形成された球状マイクロレンズである。

【0005】以下、上記のように構成された固体撮像装 置の動作を説明する。

【0006】まず、受光部2の上方だけではなく遮光部 3の上方にも入射してくる光が球状マイクロレンズ7を 通って集光された後、中間層6を通る。そして所定の波 長を持った光のみがカラーフィルター層5を通過した 後、平坦化層4を通って受光部2に入射する。受光部2 に入射した光は、その光量に応じて受光部2で信号電荷 に変換される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のよう な従来のマイクロレンズの構造では、図4或いは図5に 示すように、ビデオカメラのレンズ絞り径が充分に小さ く、固体摄像装置に入射する光が、垂直光つまり入射角 θが0である場合又は入射角θが所定の入射角未満の斜 光(所定の入射角とは、受光部上に集光させることがで きる斜光の限界入射角のことである。以下、この所定の 入射角を α とする。) である場合つまり θ < α の場合に は、入射光は問題なく受光部2に集光されるが、図6に 示すように、ビデオカメラのレンズ絞りが開放に近づ き、所定の入射角 α以上の角度で入射してくる斜光成分 が増加した場合つまり $\theta > \alpha$ の場合には、受光部2に集 光できない斜光成分が増大するので、固体操像素子の感 度が十分に向上しないという問題を有していた。

【0008】本発明は、上記のような問題を解決するも のであり、ビデオカメラ等のレンズの絞り状態に影響さ れることなく、効果的に固体協像素子の感度を向上させ ることができる固体撮像装置及びこのような固体撮像装 霞の製造方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め、請求項1の発明は、カラー固体機像装置を対象と 50 し、カラーフィルターの上に設けられるマイクロレンズ

の形状を、頂部が平坦面で該頂部に連続する周面が球面 状に形成された非球状にするものであって、具体的に は、固体撮像装置を、固体撮像業子の上にカラーフィル ター層が設けられ、該カラーフィルター層の上に頂部が 平坦面に形成されていると共に該頭部に連続する層面が 球面状に形成された非球状のマイクロレンズが設けられ ている構成である。

【0010】請求項2の発明は、白黒固体撮像装置を対 象とし、固体操像素子の上に設けられるマイクロレンズ 状に形成された非球状にするものであって、具体的に は、固体攝像装置を、固体撮像素子の上に頂部が平坦面 に形成されていると共に該頂部に連続する周面が球面状 に形成された非球状のマイクロレンズが設けられている 構成である。

【0011】請求項3の発明は、請求項1の発明に係る カラー固体機像装置を製造する方法であって、固体機像 素子の上にカラーフィルター層を設ける工程と、上記カ ラーフィルター層の上に光透過性を有し紫外線が照射さ れると硬化し且つ熱による可塑及び硬化の制御が可能な 20 感光性材料を塗布して上面が平坦なポジ型レジストを形 成する工程と、上紀ポジ型レジストに対してエッチング 処理を施すことによりドット状のレジストバターンを形 成する工程と、上記ドット状のレジストパターンに繋外 線を照射することにより眩ドット状のレジストパターン の頂部を仮硬化させる工程と、頂部が仮硬化したドット 状のレジストに熱処理を施すことによりその周面を球面 状に形成する工程と、周面が球面状にされたドット状の レジストバターンに熱処理を施すことにより該ドット状 のレジストパターンを硬化させて上記カラーフィルター 30 層の上に頂部が平坦面に形成されていると共に該頂部に 連続する周面が球面状に形成された非球状のマイクロレ ンズを設ける工程とを有する構成とするものである。

【0012】請求項4の発明は、請求項2の発明に係る 白黒固体撮像装置を製造する方法であって、固体撮像素 子の上に光透過性を有し紫外線が照射されると硬化し且 つ然による可塑及び硬化の胴御が可能な感光性材料を塗 布して上面が平坦なポジ型レジストを形成する工程と、 上記ポジ型レジストに対してエッチング処理を施すこと によりドット状のレジストパターンを形成する工程と、 上記ドット状のレジストバターンに紫外線を照射するこ とにより該ドット状のレジストバターンの頂部を仮硬化 させる工程と、頂部が仮硬化したドット状のレジストに 熱処理を施すことによりその周面を球面状に形成する工 程と、周面が球面状にされたトット状のレジストパター ンに熱処理を施すことにより該ドット状のレジストバタ ーンを硬化させて上紀固体撮像素子の上に頂部が平坦面 に形成されていると共に該頂部に連続する周面が球面状 に形成された非球状のマイクロレンズを設ける工程とを 有する構成とするものである。

[0013]

【作用】請求項1又は2の発明の構成により、光の入射 角が0であるか又は小さい場合には、非球状のマイクロ レンズの頂部の平坦面に入射した光は集光されずに非球 状のマイクロレンズを通過するので略全部の光が固体機 像索子に達し、非球状のマイクロレンズの球面状の褐面 に入射した光は非球状のマイクロレンズにより集光され て大部分の光が固体摄像素子に達する。

【0014】一方、光の入射角が大きい場合には、非球 の形状を、頂部が平坦面で該頂部に連続する周面が球面 10 状のマイクロレンズの頂部の平坦面に入射した光は集光 されずに非球状のマイクロレンズを通過するので多くの 光が固体機像素子に達し、非球状のマイクロレンズの球 面状の周面に入射した光は非球状のマイクロレンズによ り集光されるが従来の球状のマイクロレンズと同様に固 体摄像素子以外の部分に達する。このように光の入射角 が大きい場合には、非球状のマイクロレンズの頂部の平 坦而に入射した光の内の多くの光が固体機像素子に達す

> 【0015】請求項3又は4の発明の構成により、固体 撮像素子又はカラーフィルターの上に、紫外線が照射さ れると硬化し且つ熱による可塑及び硬化の制御が可能な 感光性材料を塗布し、エッチング処理をしてドット状の レジストパターンを形成した後、該ドット状のレジスト パターンに紫外線を照射することにより眩ドット状のレ ジストバターンの頂部を仮硬化させておき、頂部が仮硬 化したドット状のレジストに熱処理を施してその周面を 球面状に形成するため、頂部は熱処理を受けても軟化し ないので平坦伏を維持する一方、仮硬化していない周面 は熱処理により球面状になる。

[0016]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し ながら説明する。

【0017】図1は本発明の一実施例に係る個体撮像装 置の主要部分の断面図である。図1においては、符号1 ~6については図4に示す従来例と同一の部材であるの で、同一の符号を付すことにより、詳細な説明は省略す ð.

【0018】図1において、8は固体撮像素子の受光部 2よりも光入射側に設けられ、光透過率の高い材料で形 成され且つ頂部に平坦な領域である平坦部8aを有し該 平坦部8aに連続する周面に球面部8を有する非球状の マイクロレンズである。

【0019】以下、以上のように構成された固体機像装 似の動作の説明をする。

【0020】まず、図1に示すように、光が固体機像装 **漢に対して垂直に入射した場合つまり入射角** $\theta = 0$ の場 合、受光部2の光入射側に設けられた非球状マイクロレ ンズ8の平坦部8 a に入射した光は、そのまま垂直に非 球状マイクロレンズ8を通過する。一方、非球状マイク 50 ロレンズ8の平坦部8aの周辺に形成された球面部8b

5

に入射した光は、中心方向に集光される。そして、非球 状マイクロレンズ8の平坦部8a及び球面部8bに入射 した光は中間層6を通った後、所定の波長を持った光の みがカラーフィルター層5を通過し、その後、平坦化層 4を通過して受光部2に入射する。さらに受光部2に入 射した光は、その光量に応じて信号電荷に変換される。

【0021】次に、光が所定の入射角α未満の入射角θ を持って入射したときの状態を図2に示す。この場合 は、入射角&が0でないため、入射光は非球状マイクロ フィルター層5及び平坦化層4を通過する。平坦化層4 を通過した入射光の一部はアルミ遮光部3によって遮ら れるが、平坦化層4を通過した入射光の大部分は受光部 2に入射する。非球状マイクロレンズ8の球面部8bに 入射した斜光も、球面部8bで超折した後、中間層6、 カラーフィルター層 5 及び平坦化層 4 を通過して、多少 集光点はずれるが受光部2に集光する。

【0022】次に、光が所定の入射角α以上の入射角θ を持って入射したときの状態を図3に示す。図2の場合 と同様に、入射角 θ が0でないため、入射光は非球状マ 20イクロレンズ8の平坦部8aで組折した後、中間層6、 カラーフィルター層5及び平坦化層4を通過する。平坦 化層 4 を通過した入射光の一部はアルミ進光部 3 によっ て遮られるが、平坦化層 4 を通過した入射光の大部分は 受光部2に入射する。非球状マイクロレンズ8の球面部 8 b に入射した斜光は、集光点がずれるため、遮光部3 にて遮られる。以上のように、光が所定の入射角 α以上 の入射角 θ を持って入射した場合、若干の集光率の低下 は見られるものの、光が垂直に入射した場合に近い感度 を得ることができる。

【0023】以下、図1に基づき、本発明の一実施例に 係る固体損像装置の製造方法を説明する。

【0024】まず、半導体基板1の表面における中央部 に固体機像素子としての受光部2を形成した後、半導体 基板1における受光部2が形成された領域の周辺部の上 にアルミニウムよりなる遮光部3を形成する。その後、 受光部2及び遮光部3の上にアクリル系透明膜よりなり 上面が平坦な平坦化層4を形成した後、該平坦化層4の 上に天然有機系レジストよりなるカラーフィルター層 5 を形成する。

【0025】次に、カラーフィルター層5の上に平坦化 層4で使用したものと同じアクリル系透明膜を塗布する ことにより、カラーフィルター層5の上に中間層6を形 成する。尚、中間層6の膜厚は、非球状マイクロレンズ 8の効果を最大限に得るために、受光部2の上面から中 間層6の上面までの距離が7~8 µmになるように塗布 膜厚を調整する。

【0026】次に、光透過率が高く、g線又は1線に対 して感光性を持ち、繋外線を照射することにより硬化さ せることができ、温度により可塑・硬化を制御できるよ 50

うなポジ型レジスト材を用いて以下に説明するような方 法により、中間層6の上に非球状マイクロレンズ8を形 成する。すなわち、まず、上配のポジ型レジスト材を 1. 5~2. 5 μmの膜厚になるように中間層 6 の上に 全面に亘って釜布する。その後、オーブンによりボジ型 レジスト材をプリペークした後、受光部2の上にドット 状のパターンが残るようにポジ型レジストに対してg線 又は上線により露光を行ない、有機溶剤にて現像処理を 行なう。その後、ドット状のポジ型レジストに紫外線を レンズ8の平坦部8aで屈折した後、中間層6、カラー 10 照射することにより、該ドット状のポジ型レジストの表 面を仮硬化させて該ドット状のボジ型レジストの表面を 平坦化し、非球状マイクロレンズ8の平坦部8 a を形成 した後、150~200℃の温度で熱処理することによ り、マイクロレンズ8における平坦部88に連続する周 面に球面部8bを形成する。このような工程により、頂 部に平坦部8aを有する非球状マイクロレンズ8を形成 することができる。

> 【0027】以上のように本実施例によれば、非球状マ イクロレンズ8に対する光の入射角にほとんど関係な く、すなわちビデオカメラのレンズの絞り状態に関係な く、非球状マイクロレンズ8に入射した光を受光部2に 集光することができる。

> 【0028】また、暗所の監視用カメラなどのように、 光量が少ない場所で絞りを開放にして撮影を行なう場合 には、本実施例のような非球状マイクロレンズ8を用い ることにより、絞り開放時の感度を向上させることがで き、非常に有用である。

【0029】また、本実施例では、半導体基板1上に形 成された固体撮像素子としての受光層2の上にカラーフ ィルター層5を形成するカラー固体撮像装置について説 明したが、本発明は、受光層2の上にカラーフィルター **周5を形成しない白黒固体操像装置についても同様の効** 果がある。

[0030]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1又は2の 発明に係る固体操像装置によると、マイクロレンズの形 状を、頂部が平坦面に形成されていると共に該頂部に連 続する周面が球面状に形成された非球状にしたため、光 の入射角が0であるか又は小さい場合には、頂部の平坦 40 面に入射した光は集光されずに略全部が固体摄像素子に 達すると共に球面状の周面に入射した光は集光されて大 部分が固体機像素子に達し、光の入射角が大きい場合に は、球面状の周面に入射した光は集光されて固体撮像素 子には違しないが頂部の平坦面に入射した光のうちの多 くの光が固体摄像素子に達するので、光の入射角が大き い場合の固体機像装置の受光感度が向上する。

【0031】このように、本発明によると、ビデオカメ ラのレンズ絞りに影響されることなく、固体機像装置の 感度を効果的に向上させることができる。

【0032】また、請求項3又は4の発明に係る固体機

7

像装置の製造方法によると、固体操像素子又はカラーフ イルター層の上に光透過性を有し紫外線が照射されると 硬化し且つ熱による可塑及び硬化の制御が可能な核光性 材料を塗布して上面が平坦なポジ型レジストを形成した 後、エッチング処理を施してドット状のレジストパター ンを形成し、その後、ドット状のレジストパターンに繋 外線を照射してその頂部を仮硬化させておいた状態で、 ドット状のレジストに熱処理を施してその層面を球面状 に形成するので、頂部は熱処理を受けても軟化しないの で平坦伏を維持する一方、仮硬化していない周面は熱処 10 ある。 理により球面状になる。従って、固体掛像素子又はカラ ーフィルター層の上に、頂部が平坦面に形成されている と共に該頂部に連続する周面が球面状に形成された非球 状のマイクロレンズを簡易且つ確実に設けることができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る固体操像装置の主要部 の断面図である。

【図2】上記一実施例に係る固体撮像装置に所定の入射 角α未満の入射角で光が入射したときの状態を説明する 20 8 a 平坦部 図1相当図である。

[图1]

【図3】上記一実施例に係る周体撮像装置に所定の入射 角α以上の入射角で光が入射したときの状態を説明する 図1相当図である。

8

【図4】従来の固体機像装置の主要部の断面図である。

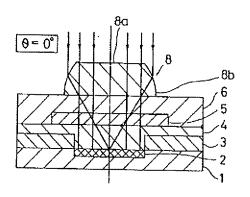
【図5】従来の固体撮像装置に所定の入射角α未満の入 射角で光が入射したときの状態を説明する図4相当図で ある。

【図6】従来の固体操像装置に所定の入射角 α以上の入 射角で光が入射したときの状態を説明する図4相当図で

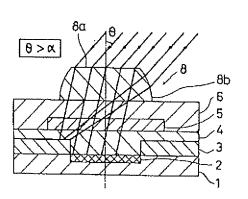
【符号の説明】

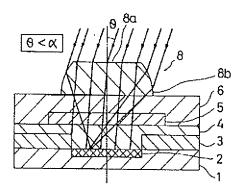
- 1 半導体基板
- 2 受光部
- 3 遮光部
- 4 平坦化層
- 5 カラーフィルター層
- 6 中間層
- 7 球状のマイクロレンズ
- 8 非球状のマイクロレンズ
- - 8 b 球面部

(図2]



[図3]

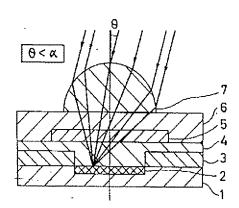




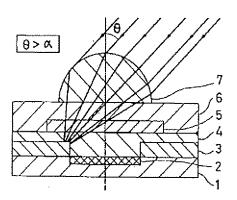
9 = 0

[24]

[図5]



[図6]



フロントページの続き

(72)発明者 高木 資

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子 工業株式会社内

(72)発明者 西 嘉昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子 工業株式会社内 (72)発明者 青木 正

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子

工業株式会社内

(72) 発明者 富谷 克巳

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子

工業株式会社内